

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Рябцун Владимир Васильевич
Должность: Директор
Дата подписания: 31.08.2026 08:25:18
Уникальный программный ключ:
937d0b737ee35db03895d495a275a8aac5224805

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Технологический институт –

филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

(ТИ НИЯУ МИФИ)



Утверждаю

Заместитель директора

Л.В. Заляжных

2026 г.

График учебного процесса

специальности 15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических

процессов и производств (по отраслям)»

на осенний семестр 2026/2027 учебного года

(очная форма)

	АТП-43
<i>Учебные недели</i>	1 сентября – 20 декабря
<i>Зачетная неделя</i>	21 декабря – 24 декабря
<i>Практика</i>	ПП.03.01 (дуальная) 21 октября – 17 декабря (среда – четверг)
<i>Сессия</i>	25 декабря – 28 декабря
<i>Каникулы</i>	29 декабря – 11 января
<i>Государственная итоговая аттестация</i>	—